

**PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE ART. 23 D.P.R. 12/2/1991 n. 171.**

**Bando IFP-003-2017-MI prot. N. 1143 del 24/07/2017 avviso pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 63 del 22/08/2017**

**Oggetto:** nomina della commissione esaminatrice della selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n.1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III° presso l'Istituto di Fisica del Plasma "Piero Caldirola" di Milano.

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ;

**VISTO** il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

**VISTO** lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011;

**VISTO** il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** l'art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i ed, in particolare, l'art. 35 bis inserito dall'art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici" e l'art. 57 "Pari opportunità";

**VISTO** il "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 9 novembre 2005, in particolare il combinato disposto dell'art. 7 comma 5 e dell'art. 8 comma 4;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 1443 in data 24/07/2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 63 del 22/08/2017 - mediante il quale è stata bandita la selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del predetto Disciplinare, per l'assunzione ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III° presso l'Istituto di Fisica del Plasma "Piero Caldirola" di Milano;

**CONSIDERATO** di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice,

d i s p o n e

**Art. 1** La Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente provvedimento, è così costituita:

Prof. Giuseppe Gorini  
(Presidente)

Professore Ordinario  
Università di Milano Bicocca - Dip. Di Fisica G. Occhialini

Dott. Marco Tardocchi  
(Componente)

Ricercatore III° Livello  
CNR - IFP

Dott.ssa Federica Causa  
(Componente)

Ricercatore III° Livello  
CNR - IFP

*Dott.ssa Daniela Farina*  
(Supplente)

Ricercatore II° Livello  
CNR - IFP

*Dott. Saul Francesco Garavaglia*  
(Supplente)

Ricercatore III° Livello  
CNR - IFP

**Art. 2** - Svolgerà le funzioni di Segretario la Sig.ra Alba Guercio, VII° livello e profilo di Collaboratore di Amministrazione, in servizio presso l'Istituto di Fisica del Plasma "Piero Caldirola" di Milano.

**Art. 3** - Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del CNR: [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it)

IL DIRETTORE,  
Dr. Maurizio Giuseppe Lontano